**EMPREGO FORMAL NA INDÚSTRIA NA CIDADE DE PATROCÍNIO/MG EM TEMPOS DE PANDEMIA**

Camila Aparecida do Amaral1, Fernando Brasiel Rocha2, Julyene Brito Silva3, Gilvan dos Reis Ferreira4, Rander Felipe de B. Roriz5, Thuany Caroline de Matos6, João Batista Ferreira7

E-mail: camilaaparecida1210@outlook.com

1, 2, 3, 4, 5, 6Graduandos em Administração, Centro Universitário do Cerrado Patrocínio - UNICERP, Administração, Patrocínio; 7Mestre, Docente no Centro Universitário do Cerrado Patrocínio - UNICERP, Administração, Patrocínio, Brasil

**Introdução:** A pandemia do novo Coronavírus se disseminou pelo mundo todo, e no Brasil não foi diferente, expandiu por todas as regiões do país. Tal fato, fez com que o Estado, principalmente os governos estaduais e municipais tomassem medidas de isolamento social, com variações de tempo, escopo e estratégias, provocando impacto em todos os setores da economia. **Objetivo:** Este trabalho tem como objetivo analisar o impacto da pandemia na indústria no munícipio de Patrocínio em Minas Gerais. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa descritiva, quantitativa, sendo a coleta de dados sobre a temática feita por meio de acesso aos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo CAGED), no período de janeiro a julho de 2020. **Resultados:** Os resultados demonstraram que nos meses de março, abril e maio de 2020 foram os meses mais difíceis na geração de emprego nesse setor, em Patrocínio/MG. Mas, a partir de junho (+ 30 vínculos) iniciou-se a recuperação, e em julho (57 vínculos). Conclui-se que as atividades ligadas à fabricação de produtos alimentícios foram essenciais para os resultados positivos deste setor, juntamente com a manutenção, reparo e instalação de equipamentos. **Conclusão:** Conclui-se que as atividades econômicas relacionadas à indústria foram prejudicadas pela pandemia, impactando negativamente na geração de emprego e renda. Mas, já podemos observar uma tendência de melhora para o segundo semestre de 2020.

**Palavras-chave:** COVID19. Desemprego. Economia.